PAT-NO:

JP02000161935A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 2000161935 A

TITLE:

METHOD AND INSTRUMENT FOR MEASURING THREE-

DIMENSIONAL

COORDINATES FOR SLIT LIGHT PROJECTION TYPE

THREE-

DIMENSIONAL VISUAL SENSOR AND RECORDING MEDIUM

WITH

THREE-DIMENSIONAL COORDINATE MEASURING PROGRAM

RECORDED

THEREIN

PUBN-DATE:

June 16, 2000

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

KAMIGAKI, TOSHIO

N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

KOBE STEEL LTD

N/A

APPL-NO:

JP10337255

APPL-DATE:

November 27, 1998

INT-CL (IPC): G01B011/24

# ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a three-dimensional coordinate measuring

method with which the rotation axis of slit light can be positioned

arbitrary position.

SOLUTION: After a camera 6 is calibrated by considering that slit light is a

plane rotating around an arbitrary axis, the equation on standard slit light

planes PO-P2, rotation axis, and an arbitrary slit light plane around the

rotation axis is found by measuring three or more slit light rays P0-P2

projected upon  $\underline{\text{calibration}}$  target planes X1 and X2 by using the camera 6.

Therefore, the  $\underline{\text{three- dimensional}}$  coordinates photographed with a camera can be

found easily, without having to use precise jig machining, parts machining, nor

to conduct accurate mechanical positioning.

COPYRIGHT: (C) 2000, JPO

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2000-161935 (P2000-161935A)

(43)公開日 平成12年6月16日(2000.6.16)

(51) Int.CL."

G01B 11/24

識別記号

ΡI

G01B 11/24

テヤコート\*(参考)

K 2F065

A

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 9 頁)

(21)出願番号

特惠平10-337255

(22)出旗日

平成10年11月27日(1998, 11, 27)

(71)出版人 000001199

株式会社神戸製鋼所

兵庫原神戸市中央区脇浜町1丁目3番18号

(72)発明者 神垣 敏雄

愛知県豊橋市三弥町字中原1番地2 株式 会社神戸製鋼所豊橋FA・ロボットセンタ

一内

(74)代理人 100089196

弁理士 梶 良之

Fターム(参考) 2F065 AA53 BB27 EE00 FF01 FF02

FF09 CC04 HH05 HH14 JJ03

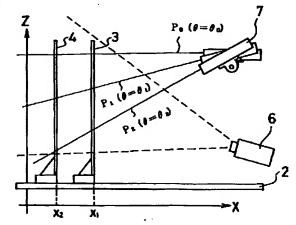
JJ26 WW15 UU05

(54) 【発明の名称】 スリット光投射方式3次元視覚センサにおける3次元座原計測方法及びその装置並びに3次元座 標計測プログラムを記録した記録媒体

#### (57)【要約】

【課題】 スリット光の回転軸を任意の位置に配置できる3次元座標計測方法を提供する。

【解決手段】 スリット光を任意の軸の回りに回転する 平面として考え、カメラ6のキャリブレーションを行っ た後、そのカメラ6を用いて異なる2枚以上のキャリブ レーションターゲット平面X1、X2に投射される異な る3枚以上のスリット光Po ~Pz を計測することによ り、基準のスリット光平面Po ~Pz 、回転軸、回転軸 の周りを回転する任意のスリット光平面の方程式を求め る。これにより、精密な治具や部品加工や正確な機械的 位置決めを行わなくても、カメラにより撮影された3次 元座標を容易に求めることができる。



# 【特許請求の範囲】

【請求項1】 スリット光で照射された物体の像をカメラ画像面上に撮像し、前記物体の画像上のスリット光による反射光点のカメラ画像面座標から前記反射光点に対応する物体上の点の位置座標を計算式を用いて算出するスリット光投射方式3次元座標計測方法において、

予めカメラをキャリブレーションするカメラキャリブレ ーション工程と、

前記キャリブレーション工程のキャリブレーションデータに基づいて、3つ以上の異なる角度だけ回転させたス 10 リット光平面の方程式を3つ以上求める工程と、

前記3つ以上のスリット光平面の方程式から回転軸の方程式を求める工程と、

前記回転軸の周りに任意角度回転した場合の任意のスリット光平面の方程式を求める工程とを含むことを特徴とするスリット光投射方式3次元座標計測方法。

【請求項2】 スリット光で照射された物体の像をカメラ画像面上に最像し、前記物体の画像上のスリット光による反射光点のカメラ画像面座優から前記反射光点に対応する物体上の点の位置座優を計算式を用いて算出する 20 スリット光投射方式3次元座標計測装置において、

予めカメラをキャリブレーションするカメラキャリブレ ーション手段と、

前記キャリブレーション手段のキャリブレーションデー タに基づいて、3つ以上の異なる角度だけ回転させたス リット光平面の方程式を3つ以上求めるスリット光平面 算出手段と、

前記3つ以上のスリット光平面の方程式から回転軸の方程式を求める回転軸算出手段と、

前記回転軸の周りに任意角度回転した場合の任意のスリ 30 ット光平面の方程式を求める任意のスリット光平面算出 手段とを有することを特徴とするスリット光投射方式3 次元座標計測装置。

【請求項3】 スリット光で照射された物体の像をカメラ画像面上に最像し、前記物体の画像上のスリット光による反射光点のカメラ画像面座標から前記反射光点に対応する物体上の点の位置座標を計算式を用いて算出するスリット光投射方式3次元座標計測プログラムを記録した記録媒体であって、

前記プログラムは、予めカメラをキャリブレーションさ 40 せ

キャリブレーションデータに基づいて、3つ以上の異なる角度だけ回転させたスリット光平面の方程式を3つ以上求めさせ、

前記3つ以上のスリット光平面の方程式から回転軸の方程式を求めさせ、

前記回転軸の周りに任意角度回転した場合の任意のスリット光平面の方程式を求めさせることを特徴とするスリット光投射方式3次元座標計測プログラムを記録した記録媒体。

### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、スリット光を用いて物体を3次元的に計測する3次元座標計測方法に関する。

## [0002]

【従来の技術】スリット光とビデオカメラを用いて、対象物の形状や位置を3次元空間内で計測するスリット光投射方式3次元座標計測方法は、ロボットの視覚センサや非接触形状計測装置等に応用されている。従来、この種の3次元座標計測方法は、座標計算式を簡単にするために、物体を照射するスリット光とカメラの位置関係等の測定系の配置に束縛条件を持たせていた。例えば、特開平7-270137に開示されている方法(スポット光のミラーによるスキャンであるが1方向を固定するとスリット光とみなせる。)では、カメラレンズ中心を通り撮像面に垂直な平面を想定し、その平面とスリット光平面が垂直であるという制約、又スリット光を回転させた場合には、回転軸がスリット光平面を含む必要があるという制約である。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来のスリット光投射方式3次元座標計測方法では、上述の制約条件を守るために、カメラレンズの中心を通り撮像面に垂直な平面を物理的に求めたりスリット光平面を回転軸に合わせたり回転軸を正確に調整する等の機械的位置決めを正確に行う必要がある。そのため、精密な治具や部品加工を要したり、機械的位置決めが困難であるため、計測データに誤差が生じるという問題点があった。【0004】そこで、本発明は、上記問題を鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、精密な治具や部品加工を要さず、カメラとスリット光の機械的位置決めを正確に行わなくても正確な計測データが得られる3次元座標計測方法を提供することである。

#### [0005]

【課題を解決するための手段】請求項1記載の発明は、スリット光で照射された物体の像をカメラ画像面上に撮像し、前記物体の画像上のスリット光による反射光点のカメラ画像面座標から前記反射光点に対応する物体上の点の位置座標を計算式を用いて算出するスリット光投射方式3次元座標計測方法において、予めカメラをキャリブレーションするカメラキャリブレーション工程と、前記キャリブレーション工程のキャリブレーションデータに基づいて、3つ以上の異なる角度だけ回転させたスリット光平面の方程式を3つ以上求める工程と、前記3つ以上のスリット光平面の方程式から回転軸の方程式を求める工程と、前記回転軸の周りに任意角度回転した場合の任意のスリット光平面の方程式を求める工程とを含むことを特徴とする。

50 【0006】この方法は、スリット光を任意の軸の回り

[0011]

に回転する平面として考え、カメラのキャリブレーショ ンを行った後、そのカメラを用いて異なる2枚以上のキ ャリブレーションターゲット平面に投射される異なる3 枚以上のスリット光を計測することにより、基準のスリ ット光平面と、回転軸とを求める。回転軸が求まると、 この回転軸の周りを回転する任意の角度回転したスリッ ト光平面の方程式を算出する。任意の角度回転したスリ ット光平面の方程式が決まると、カメラにより撮影され たスリット光上の任意の点の3次元座標は、スリット光 平面とカメラ視線の直線の3次元空間内での交点として 10 求められる。

【0007】 このように、カメラとキャリブレーション ターゲットを用いてスリット光のキャリブレーションを 行うことにより、スリット光投光器を任意の位置に配置 しても、カメラにより撮影されたスリット光上の任意の 点の3次元座標を容易に求めることができるため、従来 のように、スリット光の回転軸をスリット光平面やカメ ラの中心と機械的に合わせる必要がなくなる。

【0008】これにより、精密な治具や部品加工を要さ ず、各部品の機械加工や組立の精度が低くても、正確な 20 計測データを得ることができる。また、衝撃などでカメ ラやスリット光投光器の位置がずれた場合でも、上記の キャリブレーションさえ行えば、ずれを元に戻さなくて も、位置ずれ以前と同じ精度で計測できる。

【0009】請求項2記載の発明は、スリット光で照射 された物体の像をカメラ画像面上に撮像し、前記物体の 画像上のスリット光による反射光点のカメラ画像面座標 から前記反射光点に対応する物体上の点の位置座標を計 算式を用いて算出するスリット光投射方式3次元序標計 測装置において、予めカメラをキャリブレーションする 30 カメラキャリブレーション手段と、前記キャリブレーシ ョン手段のキャリブレーションデータに基づいて、3つ 以上の異なる角度だけ回転させたスリット光平面の方程 式を3つ以上求めるスリット光平面算出手段と、前記3 つ以上のスリット光平面の方程式から回転軸の方程式を 求める回転軸算出手段と、前記回転軸の周りに任意角度 回転した場合の任意のスリット光平面の方程式を求める 任意のスリット光平面算出手段とを有することを特徴と する。これにより、精密な治具や部品加工を要さず、各 部品の機械加工や組立の精度が低くても、正確な計測デ 40 ータを得ることができる。また、衝撃などでカメラやス リット光投光器の位置がずれた場合でも、上記のキャリ ブレーションさえ行えば、ずれを元に戻さなくても、位 置ずれ以前と同じ精度で計測できる。

【0010】請求項3記載の発明は、スリット光で照射 された物体の像をカメラ画像面上に撮像し、前記物体の 画像上のスリット光による反射光点のカメラ画像面庫標 から前記反射光点に対応する物体上の点の位置座標を計 算式を用いて算出するスリット光投射方式 3次元座標計

ラムは、予めカメラをキャリブレーションさせ、キャリ ブレーションデータに基づいて、3つ以上の異なる角度 だけ回転させたスリット光平面の方程式を3つ以上求め させ、前記3つ以上のスリット光平面の方程式から回転 軸の方程式を求めさせ、前記回転軸の周りに任意角度回 転した場合の任意のスリット光平面の方程式を求めさせ ることを特徴とする。これにより、精密な治具や部品加 工を要さず、各部品の機械加工や組立の精度が低くて も、正確な計測データを得ることができる。また、衝撃 などでカメラやスリット光投光器の位置がずれた場合で も、上記のキャリブレーションさえ行えば、ずれを元に 戻さなくても、位置ずれ以前と同じ精度で計測できる。

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態を図面に 基づいて説明する。本実施形態に係るスリット光投射方・ 式3次元座標計測装置(以下、「3次元座標計測裝置」 という。) 1は、図1に示すように、3次元視覚センサ ヘッド機構5と、3次元視覚センサヘッド機構5に接続 された3次元座標計測制御盤14と、X1及びX2の位 置のキャリブレーションターゲット平面3、4とを有し ており、物体上の点の位置座標を3次元的に計測するよ うになっている。

【0012】3次元視覚センサヘッド機構5は、帯状の レーザ光からなるスリット光を水平面に拡散させながら 照射するスリット光投光器7と、スリット光投光器7を 任意の角度に変更させるステッピングモータ9と、X1 及びX2の位置のキャリブレーションターゲット平面 3、4に投影されたスリット光を撮像するカメラ6とを 有している。

【0013】上記のカメラ6は、レンズと撮像部材とを 有しており、撮像部材は、レンズを介してスリット光が 投影される撮像面を有している。この撮像面には、レン ズ中心を中心として左右対象に画像が投影されるように なっている。

【0014】上記の撮像部材は、光量に応じた電荷を発 生させる受光素子部(画素)をx方向及びy方向のマト リックス状に複数有しており、図1に示すように、3次 元座標計測制御盤14に接続されている。この撮像部材 は、受光素子部の電荷を例えば、ラスタスキャン形式に より電圧出力として読み出してキャリブレーションター ゲット座標データ等の座標データとして3次元座標計測 制御盤14に出力するようになっている。

【0015】図2に示すように、X1及びX2の位置の キャリブレーションターゲット平面3、4は、スライド 台2の上に、スライド方向と直角に取り付けられてい る。平面3、4のカメラ6側の表面には、図3に示すよ うに、カメラ6により撮像されたカメラ画像面 Lでの付 置(座標)を求めるための基準となるマーク17が描か れており、例えば、このマーク(以下、「キャリブレー 測プログラムを記録した記録媒体であって、前記プログ 50 ションターゲット」という。)17が黒丸で描かれてい れば、3次元座標計測装置1は、カメラ画像の2値化処 理と黒領域の重心計算とによりカメラ画像上での位置・ (座標)を容易に得られるようになっている。

【0016】上記の3次元座標計測制御盤14は、図1 に示すように、 撮像部材やスリット光投光器7等に接続 された I/O部10a、10bと、これらのI/O部1 0a、10bに信号バス15を介して接続された演算部 11、RAM12、ROM13及びモータ駆動部16と を有している。このROM13には、スリット光平面の ット光平面の方程式算出ルーチン13aは、演算部16 により実行されるようになっている。

【0017】上記のRAM12には、カメラキャリブレ ーションターゲット記憶領域12aと、カメラパラメー 夕記憶領域12bと、座標値記憶領域12cと、スリッ ト光平面の方程式記憶領域12dと、回転軸の方程式記 憶領域12eと、任意のスリット光平面の方程式記憶領 域12fとが形成されている。上記のカメラキャリブレ ーションターゲット記憶領域12aには、図4に示すよ うに、カメラ6のキャリブレーションターゲット17を 20 ワールド座標系で求めたキャリブレーションターゲット 座標データが格納されるようになっている。また、カメ ラパラメータ記憶領域12bには、 キャリブレーション ターゲット座標データから算出されたカメラパラメータ が格納されるようになっている。さらに、座標値記憶領 域12cには、図6に示すように、X1平面3上の直線 上の任意に決定された2点と、X2平面4上の直線上の 任意に決定された 1点とからカメラパラメータを用いて 算出された3次元空間内の座標データが格納されるよう になっている。また、スリット光平面の方程式記憶領域 30 12 dには、座標データから算出されたスリット光平面 の方程式が格納されるようになっている。さらに、回転 軸の方程式記憶領域12eには、スリット光平面の方程 式から算出された回転軸の方程式が格納されるようにな っている。また、任意のスリット光平面の方程式記憶領 域12fには、回転軸の周りを回転する任意のスリット 光平面の方程式が格納されるようになっている。

【0018】本実施形態に係る3次元座標計測装置1 は、図10に示すように、スリット光平面の方程式算出 ルーチン13aにより、任意の角度回転したスリット光 40 平面の方程式を求めることによって、その平面の方程式 とカメラ6の視線(直線)との交点から、スリット光上 の任意の点の3次元座標を計測するようになっている。 【0019】上記の構成において、3次元座標計測装置 1の動作を図面に基づいて説明する。図11に示すよう に、カメラ6のキャリブレーションが行われる(S 1)。即ち、図4に示すように、ピンホールカメラモデ ルを用いたキャリブレーション手法により、カメラバラ メータが算出される。カメラ6のキャリブレーションタ

座標が原点からのスライド台2の距離で決められ、Y、 Z座標が平面3、4上での基準点(平面3、4での固定 された一点)を原点とした座標として決められる。具体 的には、図4に示すように、平面3がスライド台2上の 位置X1に設定され、平面4が位置X2に設定される。 そして、4つの黒丸が平面3、4上の位置 (Y1、Z 1) (Y2, Z2) (Y3, Z3) (Y4, Z 4)に描かれる。

【0020】この場合、3次元空間内に8個のキャリブ 方程式算出ルーチン13aが格納されており、このスリ 10 レーションターゲット(黒丸)17が配置されたことに なり、その座標P1~P8は(X1, Y1, Z1)、 (X1, Y2, Z2), (X1, Y3, Z3), (X1, Y4, Z4), (X2, Y1, Z1), (X2, Y2, Z2) (X2, Y3, Z3) (X2, Y4, Z 4) となる。これらのキャリプレーションターゲット (黒丸) 17がカメラ6で撮像され、キャリブレーショ ンターゲット座標データとして I/O部10 aに出力さ れる。I/O部10aがキャリブレーションターゲット 座標データを受信すると、3次元座標計測制御盤14に より画像上の位置Q1~Q8がそれぞれ求められ、図5 に示すように、 $Q1\sim Q8$ は、(x1,y1)、(x2, y2)······ (x8, y8)となる。 【0021】これらの座標データの8組から、3次元座 標計測制御盤14によってカメラパラメータが复出され る。このように、カメラパラメータを求めるのは、既知 の平面X1及びX2上にある任意の点の3次元座標を1 台のカメラ6のカメラ画像から求めることができるため である。即ち、X座標が既知である平面上の任意の点の ワールド座標系での位置P1~P8が、カメラ画像から 得られた画像座標系での位置座標Q1~Q8により計算 できるためである。

【0022】尚、上記の平面3、4においてワールド座 標系のどの位置にキャリブレーションターゲット (黒 丸) 17があるかを、予め測定しておく。本実施形態に 係る3次元座標計測装置1では、例として8点を使う場 合を説明したが、ピンホールカメラのパラメータは11 個なので、同一平面上にない6点以上が3次元空間内に 独立して存在すれば良い。一般的に、キャリブレーショ ンターゲット17の数が多ければ、カメラパラメータを 求める際に、最小自乗法を用いることにより、3次元空 間内の座標データの精度を上げることができる。

【0023】次に、図11に示すように、軸の回りに回 転するスリット光の基準となる1枚の基準スリット光平 面Po の方程式 (角度 $\theta$ =  $\theta$ o ) が以下の手順で算出さ れる(S2)。図6に示すように、スリット光投光器7 の角度を固定し、それを基準の角度 $\theta$ 0 とする。キャリ ブレーションターゲット平面3がX1の位置に置かれる と、スリット光投光器7からスリット光が照射されるよ うに、出力信号がI/O部10aを介してスリット光投 ーゲット(黒丸)17のワールド座標系での位置は、X 50 光器7に出力される。キャリブレーションターゲット平

面3に照射されたスリット光がカメラで撮像されると、 このスリット光は画像平面上で直線となる。この直線 (以下、「スリット光直線」という。)は、X1平面3 とスリット光平面Po の交線である。次に、図6及び図 7(b)に示すように、スリット光直線上の任意の点を 2点決めてQa (ya, xa)、Qb (yb, xb)と する。そして、スリット光画像の画像平面上の座標値Q a、Qbと、カメラパラメータと、キャリブレーション ターゲット平面3の式とを用いて3次元空間内の座標デ ータ(Xa, Ya, Za)、(Xb, Yb, Zb)が計 10 算され、座標値記憶領域12cに格納される。尚、X a, XbはX1と等しい。

【0024】次に、図7に示すように、キャリブレーシ ョンターゲット平面4がX2の位置に置かれ、X1の位 置のキャリブレーションターゲット平面3と同様に画像 のスリット光直線上の任意の1点を決めQc (yc, x c)とし、その3次元空間内の座標データ(Xc, Y c, Zc) が計算される。これで、基準スリット光平面 Po 内の3点の3次元空間内の座標データ(Xa, Y a, Za) (Xb, Yb, Zb) (Xc, Yc, Z c) が求められる。これらの3点から、3次元空間内の 基準スリット光平面Paの方程式を求め、平面の方程式 記憶領域12dに格納される。

【0025】尚、Qa, Qb, Qcの3点から基準スリ ット光平面Po の方程式を求める方法を説明したが、ス リット光直線上で任意に決めた点を増やしたり、キャリ プレーションターゲット17の位置を増やすことで、ス リット光平面内の点を3点以上に増やしてもよい。この 場合は、平面の方程式は最小自乗的に求められるので、 測定誤差を減少させることができる。

【0026】上記の基準スリット光平面P。は、任意の 角度だけ回転するスリット光平面 $P_i$  の回転量 $\theta_i$  の基 準となるスリット光平面であって、例えば、この基準ス リット光平面 $P_0$  を角度 $\theta = \theta_0$  の平面とすると、 $\theta =$  $\theta_1$  だけ回転したスリット光平面の回転角度は $\theta_0 - \theta$ 1 と表せる。尚、基準スリット光平面P0 は、特に具体 的に角度を設定する必要はなく、ある任意の角度に設定 すれば良いが、キャリブレーション時と測定時で異なる ものであってはならない。

【0027】次に、図11に示すように、スリット光投 40 光器7の角度をある角度の だけずらしたスリット光平 面P』の方程式が以下の手順で算出される(S3)。基 準スリット光平面Po からスリット光投光器7を角度θ 1 だけ回転させるように、モーク駆動部16を介して駆 動信号がステッピングモータ9に出力される。 駆動信号 を受信すると、ステッピングモータ9は、スリット光投 光器7を角度の1 だけ回転させる。そして、スリット光 平面 $P_1$  の方程式 (角度 $\theta = \theta_1$  ) は、基準スリット光 平面Po の方程式の場合と同様に、スリット光が、x方

ョンターゲット平面3、4に投射され、カメラ6で撮像 されたカメラ画像から算出された後、平面の方程式記憶 領域12dに格納される。

【0028】次に、スリット光投光器7の角度をある角 度 $\theta$ 2 だけずらしたスリット光平面P2 の方程式が以下 の手順で算出される(S4)。基準スリット光平面Po からスリット光投光器7を角度の2 だけ回転させるよう に、モータ駆動部16を介して駆動信号がステッピング モータ9に出力される。駆動信号を受信すると、ステッ ピングモータ9は、スリット光投光器7を角度θ2 だけ 回転させる。そして、スリット光平面P2 の方程式 (角 度 $\theta = \theta_2$ )は、基準スリット光平面 $P_0$ の方程式の場 合と同様に、スリット光が、x方向に位置の異なる2枚 X1及びX2のキャリブレーションターゲット平面3、 4に投射され、カメラ6で撮像された画像から算出され た後、平面の方程式記憶領域に格納される。尚、これら の角度 $\theta_1$ 、 $\theta_2$  は、基準のスリット光平面 $P_0$  からQでない2つの角度だけ回転させれば良い。また、その絶 対値は、回転軸を求める際の計算には不要である。但 20 し、角度 $\theta_1$ 、 $\theta_2$  があまりに小さいと、回転軸を求め る精度が悪くなる。

【0029】3枚のスリット光平面Po、P1、P2の 方程式が得られたならば、以下の手順でこれらの3枚の スリット光平面P0 、P1 、P2 から任意の2枚のスリ ット光平面、例えば、図8、図9に示すように、スリッ ト光平面Po とスリット光平面P1 の二等分面Po1が算 出される(S5)。二等分面Poiが算出されると、別の 2枚の平面、例えば、スリット光平面P1 とスリット光 平面P2 の二等分面P12が算出される(S6)。二等分 30 面Po1、P12が算出されると、二等分面Po1と二等分面 P12の交線(回転軸) 18の方程式が算出され、回転軸 の方程式記憶領域12eに格納される(S7)。

【0030】尚、スリット光平面の組み合わせと二等分 面の組み合わせとにより、複数の回転軸18が得られる が、実際の回転軸18に最も近い回転軸18が選ばれ る。また、回転軸18上の点は常にどのスリット光平面 との距離も一定であるため、直接、回転軸の方程式を求 める方法もある。この場合、ずらす角度の回数を増や し、スリット光平面を増やすと、最小自乗法により、回 転軸の方程式を精度良く求めることができる。

【0031】回転軸18が求まると、その回転軸18の 周りを任意の角度回転したスリット光平面Piの方程式 が算出される (S8)、任意の角度回転したスリット光 平面Pi の方程式の計算方法は、基準スリット光平面P 0 を回転軸に対して $\theta$ 回転させて角度 $\theta$ xになった場合  $(\theta_0 - \theta x = \theta)$ 、以下の通りである。まず、回転軸 18とスリット光平面とを回転軸18が原点を通るよう に平行移動させる。 その後、 回転軸18に対してスリッ ト光平面を $\theta$ 回転させる。最後に回転軸18が元の点を 向に位置の異なる2枚のX1及びX2のキャリブレーシ 50 通るように回転軸18とスリット光平面とを平行移動さ

せる。この計算により任意の角度回転したスリット光平 面 $P_i$  の方程式が求められる。尚、ここでの回転量 $\theta_i$ はその絶対値が得られるものとする。回転角度の検出 は、例えば、回転軸に取り付けられたステッピングモー タのステップ数や、エンコーダのパルス数などで行われ る.

【0032】以上のようにスリット光平面のキャリプレ ーションを行うことによって、任意の角度回転したスリ ット光平面Pi の方程式が算出できるため、カメラ6に より撮像されたスリット光平面上の任意の点の3次元空 10 間の座標データは、任意のスリット光平面Piとカメラ の視線の直線20との3次元空間内での交点19として 求められる。

【0033】尚、本実施形態においては、スリット光平 面の方程式算出ルーチン13 aを演算部11に実行させ るプログラムが予めROM13に格納されているが、こ れに限定されることなく、磁気テープや磁気ディスク、 光ディスク等の記録媒体に記録されていても良い。

【0034】即ち、これらの記録媒体を用いることによ って、上記のプログラムを実行させるようになっていて 20 2 スライド台 も良い。そして、この場合、カメラ6やスリット光投光 器7が3次元座標計測制御盤14に代えてパーソナルコ ンピュータ等の情報処理装置に接続可能にされていれ ば、記録媒体から上記のプログラムを読み取ることによ って、パーソナルコンピュータ等の情報処理装置にスリ ット光平面の方程式算出ルーチン13aを実行させるこ とができるため、カメラ6やスリット光投光器7のキャ リブレーションを行うことができる。

【0035】請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の 発明は、カメラとキャリブレーションターゲットを用い 30 てスリット光のキャリブレーションを行うことにより、 精密な治具や部品加工を要さず、各部品の機械加工や組 立の精度が低くても、正確な計測データを得られるとい う効果を奏する。また、衝撃などでカメラやスリット光 投光器の位置がずれた場合でも、上記のキャリブレーシ ョンさえ行えば、ずれを元に戻さなくても、位置ずれ以 前と同じ精度で計測できるという効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】3次元座標計測制御盤を説明するブロック図で ある。

【図2】3次元計測装置を側面視した図である。

【図3】3次元計測装置を正面視した図である。

【図4】カメラのキャリブレーションを説明する図であ

【図5】X1、X2の位置のターゲット画像を説明する

【図6】スリット光平面を求める方法を説明する図であ

【図7】スリット光画像を説明する図である。

【図8】回転軸を求める方法を説明する図である。

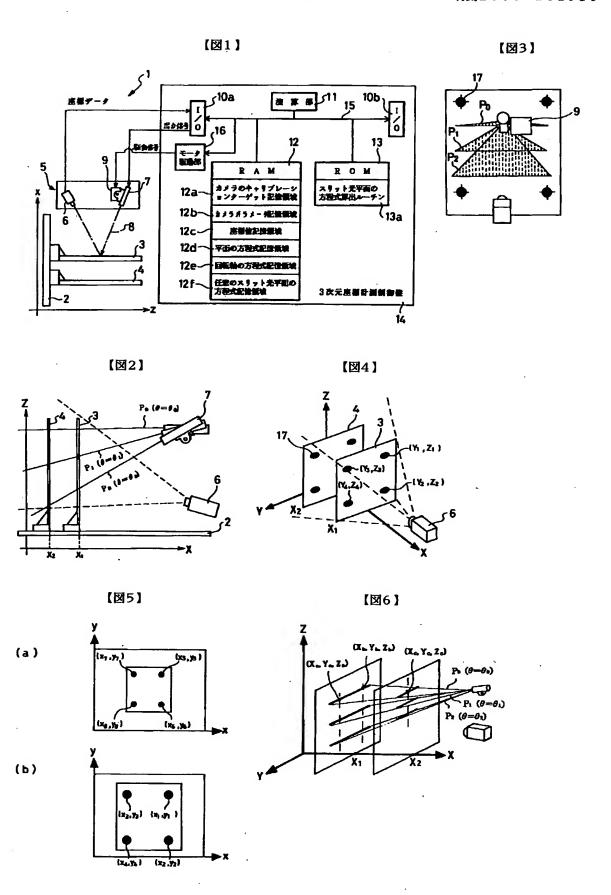
【図9】図8の円内における拡大図である。

【図10】 スリット光平面とカメラ視線を説明する図で ある。

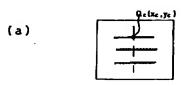
【図11】任意の角度回転したスリット光平面の方程式 を求めるフローチャートである。

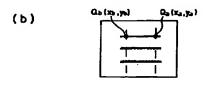
#### 【符号の説明】

- 1 3次元座標計測装置
- - 3 X1のキャリブレーションターゲット平面
  - 4 X2のキャリブレーションターゲット平面
  - 5 3次元視覚センサヘッド機構
  - 6 カメラ
  - 7 スリット光投光器
  - 8 スリット光
  - 9 ステッピングモータ
  - 10 I/O部
- 11 演算部
- 12 RAM
  - 13 ROM
  - 14 3次元座標計測制御盤
  - 15 信号バス
  - 16 モータ駆動部
  - 17 キャリブレーションターゲット
  - 18 回転軸
  - 19 交点
  - 20 カメラ視線の直線

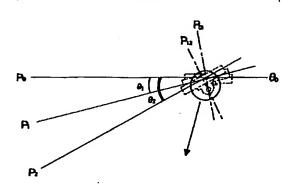


【図7】

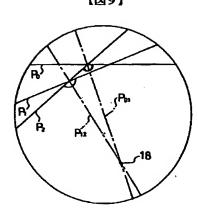




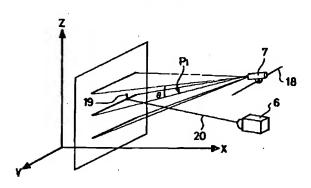
【図8】



【図9】



【図10】



【図11】

